(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許番号

特許第6226312号 (P6226312)

(45) 発行日 平成29年11月8日(2017.11.8)

(24) 登録日 平成29年10月20日(2017.10.20)

(51) Int.Cl.			F I				
H05B	33/04	(2006.01)	HO5B	33/04			
HO1L	51/50	(2006.01)	HO5B	33/14	A		
H05B	33/10	(2006.01)	HO5B	33/10			
H05B	33/06	(2006.01)	HO5B	33/06			
H05B	33/22	(2006.01)	HO5B	33/22	\mathbf{Z}		
						請求項の数 9	(全 20 頁)

(21) 出願番号 特願2016-537721 (P2016-537721)

(86) (22) 出願日 平成27年6月17日 (2015.6.17)

(86) 国際出願番号 PCT/JP2015/003027

(87) 国際公開番号 W02016/017061 (87) 国際公開日 平成28年2月4日 (2016. 2. 4)

審査請求日 平成28年9月2日 (2016.9.2) (31) 優先権主張番号 特願2014-155295 (P2014-155295)

(32) 優先日 平成26年7月30日 (2014.7.30)

(33) 優先権主張国 日本国(JP)

||(73)特許権者 314012076

パナソニック I P マネジメント株式会社 大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号

|(74)代理人 100109210

弁理士 新居 広守

|(74)代理人 100137235

弁理士 寺谷 英作

||(74)代理人 100131417

弁理士 道坂 伸一

(72)発明者 長谷川 和也

日本国大阪府門真市大字門真1006番地

パナソニック株式会社内

審査官 濱野 隆

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】有機EL素子及びその製造方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

対向配置された第1基板及び第2基板と、

前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた有機発光部であって、前記第1基板に順に積層された第1電極、発光層を含む有機層、及び、第2電極を含む有機発光部と、

前記第1基板と前記第2基板とを接続し、かつ、前記有機発光部を囲むように設けられたシール材と、

一部が前記シール材の外側に露出し、かつ、前記第1電極に電気的に接続された第1電極引出部と、

一部が前記シール材の外側に露出し、かつ、前記第2電極に電気的に接続された第2電極引出部と、

前記有機層の端部に沿って設けられた、前記第1電極と前記第2電極とを電気的に絶縁 する絶縁層と、

前記第2電極引出部と前記第2電極とを電気的に接続する接続部を備え、

前記絶縁層は、

前記第1電極引出部と前記有機層との間に設けられた第1絶縁部と、

前記第2電極引出部と前記有機層との間に設けられ、前記接続部に覆われた第2絶縁部とを含み、

前記シール材と前記第1絶縁部との間の距離は、前記シール材と前記第2絶縁部との間の距離より長い

有機EL素子。

【請求項2】

前記絶縁層は、前記有機層の端部に沿った枠状に設けられ、

前記第1絶縁部の線幅は、前記第2絶縁部の線幅より短い

請求項1に記載の有機 E L 素子。

【請求項3】

前記有機 E L 素子は、さらに、前記第 1 絶縁部を覆う保護膜を備える請求項 1 又は 2 に記載の有機 E L 素子。

【請求項4】

前記保護膜は、前記第2電極と同じ材料から構成され、前記第2電極とは電気的に絶縁 されている

請求項3に記載の有機 E L 素子。

【請求項5】

前記保護膜は、さらに、前記第1電極引出部に接触するように設けられている 請求項4に記載の有機EL素子。

【請求項6】

前記第2電極は、金属材料から構成される

請求項1~5のいずれか1項に記載の有機EL素子。

【請求項7】

順に積層された第1電極、発光層を含む有機層、及び、第2電極を含む有機発光部を備える有機EL素子の製造方法であって、

第1基板上に、前記第1電極と、当該第1電極に電気的に接続される第1電極引出部と、前記第2電極に電気的に接続される第2電極引出部とを形成する第1工程と、

前記第1電極の端部に沿って絶縁層を形成する第2工程と、

前記第1電極上に前記有機層を形成する第3工程と、

前記有機層上に前記第2電極を形成する第4工程と、

前記有機発光部を囲むように、かつ、前記第1電極引出部の一部及び前記第2電極引出 部の一部が外側に露出するように、前記第1基板及び第2基板の少なくとも一方にシール 材を形成する第5工程と、

前記第1基板と前記第2基板とを貼り合わせることで、前記有機発光部を封止する第6 工程とを含み、

前記絶縁層は、

前記第1電極引出部と前記有機層との間に設けられた第1絶縁部と、

前記第2電極引出部と前記有機層との間に設けられた第2絶縁部とを含み、

前記第4工程では、さらに、

前記第2絶縁部上に、前記第2電極と前記第2電極引出部とを電気的に接続する接続部を形成し、

前記第2工程では、

前記シール材と前記第 1 絶縁部との間の距離が、前記シール材と前記第 2 絶縁部との間の距離より長くなるように、前記絶縁層を形成する

有機EL素子の製造方法。

【請求項8】

前記第4工程では、さらに、前記第1絶縁部上に、前記第1絶縁部を覆う保護膜を形成 する

請求項7に記載の有機 EL素子の製造方法。

【請求項9】

前記第1工程では、前記第1電極、前記第1電極引出部及び前記第2電極引出部を、同じ材料を用いて同時に形成し、

前記第2工程では、前記第2電極、前記接続部及び前記保護膜を、同じ材料を用いて同時に形成する

10

20

30

40

請求項8に記載の有機EL素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[00001]

本発明は、有機 EL(Electro-Luminescence)素子及びその製造方法に関する。

【背景技術】

[0002]

有機 E L 素子は、低電圧、低電流で駆動可能な発光素子であり、供給電力に対して発光輝度が大きく、発光効率が良いという利点がある。このため、従来、有機 E L 素子を用いた様々なデバイス、例えば、有機 E L 素子を用いた照明装置及び表示装置などが開発されている。

[0003]

例えば、特許文献1には、EL積層構造体が透明基板上に設けられた有機EL素子が開示されている。EL積層構造体は、発光層を含む有機物層が陽極と陰極との間に挟持されてなり、陽極を陰極から絶縁するための陽極絶縁層が、当該EL積層構造体の端部に沿って設けられている。また、EL積層構造体は、水分などから保護するために樹脂層によって覆われている。

【先行技術文献】

【特許文献】

[0004]

【特許文献 1 】特開 2 0 0 0 - 3 4 8 8 5 9 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

しかしながら、上記従来の有機 EL素子では、陽極絶縁層の透湿性が樹脂層よりも高いために、浸入した水分を陽極絶縁層が引き込んでしまう。つまり、陽極絶縁層は、浸入した水分が発光層に到達するのを早めてしまう。このため、上記従来の有機 EL素子では、発光層の劣化が早くなり、有機 EL素子の寿命が短くなるという問題がある。

[0006]

そこで、本発明は、より長寿命な有機 EL素子及びその製造方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0007]

上記目的を達成するため、本発明の一態様に係る有機EL素子は、対向配置された第1基板及び第2基板と、前記第1基板と前記第2基板との間に設けられた有機発光部であって、前記第1基板に順に積層された第1電極、発光層を含む有機層、及び、第2電極を含む有機発光部と、前記第1基板と前記第2基板とを接続し、かつ、前記有機発光部を囲むように設けられたシール材と、一部が前記シール材の外側に露出し、かつ、前記第1電極引出部と、一部が前記シール材の外側に露出し、かつ、前記第1電極引出部と、前記第2電極に電気的に接続された第2電極引出部と、前記有機層の端部に沿って設けられた、前記第1電極と前記第2電極とを電気的に絶縁する絶縁層と、前記第2電極引出部と前記第2電極引出部と前記第2電極引出部と、前記第2電極引出部と前記第1電極引出部と前記有機層との間に設けられた第1絶縁部と、前記第2電極引出部と前記有機層との間に設けられた第1絶縁部とを含み、前記シール材と前記第1絶縁部との間の距離は、前記シール材と前記第2絶縁部との間の距離より長い。

[00008]

また、本発明の一態様に係る有機 E L 素子の製造方法は、順に積層された第1電極、発 光層を含む有機層、及び、第2電極を含む有機発光部を備える有機 E L 素子の製造方法で あって、第1基板上に、前記第1電極と、当該第1電極に電気的に接続される第1電極引 10

20

30

40

出部と、前記第2電極に電気的に接続される第2電極引出部とを形成する第1工程と、前記第1電極の端部に沿って絶縁層を形成する第2工程と、前記第1電極上に前記有機層を形成する第4工程と、前記有機層と部を囲むように、かつ、前記第1電極引出部の一部及び前記第2電極引出部の一部が外側に露出するように、前記第1基板及び第2基板の少なくとも一方にシール材を形成する第5工程と、前記第1基板及び第2基板の少なくとも一方にシール材を形成する第5工程と、前記第1基板と前記第2基板とを貼り合わせることで、前記有機層との間に設けられた第1絶縁部と、前記第2電極引出部と前記有機層との間に設けられた第1絶縁部と、前記第2電極引出部と前記第2電極と前記第2電極引出部とを電気的に接続する接続部を形成し、前記第2工程では、前記シール材と前記第1 絶縁部との間の距離が、前記シール材と前記第2 絶縁部との間の距離より長くなるように、前記絶縁層を形成する。

10

20

30

【発明の効果】

[0009]

本発明によれば、より長寿命な有機EL素子及びその製造方法を提供することができる

【図面の簡単な説明】

[0010]

- 【図1】図1は、本発明の実施の形態1に係る有機 EL素子を示す概略平面図である。
- 【図2】図2は、本発明の実施の形態1に係る第1電極引出部を通る断面(A A 断面)を示す概略断面図である。
- 【図3】図3は、本発明の実施の形態1に係る第2電極引出部を通る断面(B-B断面)を示す概略断面図である。
- 【図4】図4は、本発明の実施の形態1に係る第1電極引出部と第2電極引出部との境界 近傍の領域(C領域)を示す概略平面図である。
- 【図5A】図5Aは、本発明の実施の形態1に係る有機EL素子の製造方法における第1電極の形成工程を示す概略断面図である。
- 【図5B】図5Bは、本発明の実施の形態1に係る有機EL素子の製造方法における補助電極の形成工程を示す概略断面図である。
- 【図5C】図5Cは、本発明の実施の形態1に係る有機EL素子の製造方法における絶縁層の形成工程を示す概略断面図である。
- 【図5D】図5Dは、本発明の実施の形態1に係る有機EL素子の製造方法における有機 層の形成工程を示す概略断面図である。
- 【図5E】図5Eは、本発明の実施の形態1に係る有機EL素子の製造方法における第2電極の形成工程を示す概略断面図である。
- 【図5F】図5Fは、本発明の実施の形態1に係る有機EL素子の製造方法におけるシール材材料及び充填材材料の塗布工程を示す概略断面図である。
- 【図5G】図5Gは、本発明の実施の形態1に係る有機EL素子の製造方法における貼合工程を示す概略断面図である。
- 【図6】図6は、本発明の実施の形態1の変形例に係る第1電極引出部を通る断面を示す 40 概略断面図である。
- 【図7】図7は、本発明の実施の形態2に係る照明装置を示す概観斜視図である。

【発明を実施するための形態】

[0011]

以下では、本発明の実施の形態に係る有機 E L 素子及びその製造方法について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。したがって、以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置及び接続形態などは、一例であり、本発明を限定する趣旨ではない。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。

[0012]

また、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図において、同じ構成部材については同じ符号を付している。

[0013]

(実施の形態1)

「有機 E L 素子]

まず、実施の形態1に係る有機EL素子の構成について、図1~図4を用いて説明する

[0014]

図1は、本実施の形態に係る有機 E L 素子10を示す概略平面図である。図2は、本実施の形態に係る第1電極引出部160を通る断面(図1のA-A断面)を示す概略断面図である。図3は、本実施の形態に係る第2電極引出部170を通る断面(図1のB-B断面)を示す概略断面図である。図4は、本実施の形態に係る第1電極引出部160と第2電極引出部170との境界近傍の領域(図1のC領域)を示す概略平面図である。

[0015]

図1に示すように、有機 E L 素子 1 0 は、例えば、略矩形の平面発光体である。有機 E L 素子 1 0 は、例えば、紙面奥行方向に略矩形の面状に発光する。つまり、有機 E L 素子 1 0 は、平面視において、略矩形の発光領域(図1に示す有機発光部 1 2 0 に相当)と、当該発光領域を囲む非発光領域(いわゆる額縁)とを有する。

[0016]

図1~図3に示すように、有機 E L 素子10は、第1基板100と、第2基板110と、有機発光部120と、シール材130と、充填材140と、絶縁層150と、第1電極引出部160と、保護膜161と、第2電極引出部170と、接続部171と、補助電極180とを備える。また、図2及び図3に示すように、有機発光部120は、第1電極121と、有機層122と、第2電極123とを備える。

[0017]

なお、図1には、有機発光部120と、シール材130と、絶縁層150との平面視における形状及び位置関係を分かりやすくするために、第2基板110、充填材140、保護膜161、接続部171及び補助電極180は示していない。また、図4では、保護膜161、接続部171及び第2電極123の端部を太い長破線で示している。また、図4では、第2基板110、有機層122、充填材140及び補助電極180を示していない

[0018]

「基板]

第1基板100及び第2基板110は、対向配置されている。具体的には、第1基板100と第2基板110とは、所定の距離を離間して互いに対向するように配置されている。例えば、第1基板100と第2基板1100に、-例として20 μ mである。また、第1基板100と第2基板110とは、シール材130によって接着されている。

[0019]

第1基板100と第2基板110との間には、有機発光部120が配置されている。また、第1基板100と第2基板110との間には、有機発光部120を覆って保護する充填材140が充填されている。

[0020]

第1基板100は、透光性を有し、可視光の少なくとも一部を透過する。第1基板100は、例えば、ソーダガラス、無アルカリガラスなどのガラス基板、又は、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂などの透光性樹脂材料からなる樹脂基板である。例えば、第1基板100としては、取り扱いの利便性と機械特性とから、厚さが0.03mm~1.2mmの板状の透明基板を用いることができる。

[0021]

10

20

30

第2基板110は、例えば、透光性を有し、可視光の少なくとも一部を透過する。例えば、第2基板110は、第1基板100と同じ材料から構成される。あるいは、第2基板110は、光反射性を有してもよい。具体的には、第2基板110は、ステンレス、アルミニウムなどの金属材料から構成されてもよい。

[0022]

第1基板100の平面視形状は、図1に示すように、略矩形である。同様に、第2基板110の平面視形状も略矩形である。本実施の形態に係る有機EL素子10では、例えば、図2及び図3に示すように、第1基板100が第2基板110より大きい略矩形である。なお、第2基板110は、第1基板100と同一の大きさ、具体的には、同一の形状でもよく、あるいは、第1基板100より大きくてもよい。

[0023]

「有機発光部]

有機発光部120は、電圧が印加された場合に平面状に発光する。有機発光部120が備える第1電極121と、有機層122と、第2電極123とは、この順で第1基板100に積層されている。

[0024]

図1に示すように、有機発光部120の平面視形状は、第1基板100と同様に略矩形である。なお、有機発光部120の平面視形状は、第1基板100及び第2基板110より小さい。有機発光部120の周囲に、絶縁層150、シール材130、第1電極引出部160及び第2電極引出部170が形成される。

[0025]

第1電極121は、発光面側に設けられた電極であり、例えば、第1基板100上に設けられる。第1電極121は、例えば、陽極であり、有機EL素子10の発光時には、第2電極123よりも高い電位になる。

[0026]

第1電極121は、透光性を有する導電性材料から構成される。例えば、第1電極12 1は、可視光の少なくとも一部を透過する透明の導電性材料から構成される。第1電極1 21は、例えば、酸化インジウムスズ(ITO)、酸化インジウム亜鉛(IZO)、アル ミニウムをドープした酸化亜鉛(AZO)などから構成される。

[0027]

なお、第1電極121は、光を透過できる程度に薄膜の銀、アルミニウムなどの金属薄膜でもよい。あるいは、Agナノワイヤ又はAg粒子を分散させてもよい。あるいは、第1電極121としては、PEDOT、ポリアニリンなどの導電性高分子、若しくは、任意のアクセプタなどでドープした導電性高分子、又は、カーボンナノチューブなどの導電性光透過性材料を用いることもできる。

[0028]

例えば、第1電極121は、蒸着法、塗布法、スパッタリング法又はイオンビームアシスト法などによって透明導電膜を第1基板100上に成膜し、成膜した透明導電膜をパターニングすることで形成される。例えば、第1電極121の膜厚は、60nm~200nmであり、一例として、100nmである。

[0029]

有機層122は、第1電極121及び第2電極123の間に設けられる。有機層122は、発光層を含み、第1電極121及び第2電極123の間に電圧が印加されることで、面状に発光する。

[0030]

具体的には、有機層122は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層(有機EL層)、電子輸送層及び電子注入層を含んでいる。発光層などの有機層122は、例えば、ジアミン、アントラセン、金属錯体などの有機材料から構成される。有機層122を構成する各層は、蒸着法、スピンコート法、キャスト法、又は、イオンビームアシスト法などにより形成される。例えば、有機層122の膜厚は、150mm~350mmであり、一例として、

10

20

30

40

2 1 0 n m で ある。

[0031]

例えば、発光色が白色の場合には、有機層122は、発光層中に赤色、緑色、青色の3色のドーパント色素をドーピングして形成される。あるいは、有機層122は、青色正孔輸送性発光層と緑色電子輸送性発光層と赤色電子輸送性発光層との積層構造を有してもよい。また、有機層122は、赤色、緑色、青色の発光ユニットが光透過性及び導電性を有する中間層を介して積層され、電気的に直接的に接続したマルチユニット構造にしてもよい。

[0032]

第2電極123は、発光面とは反対側に設けられた電極であり、例えば、有機層122 上に設けられる。第2電極123は、例えば、陰極であり、有機EL素子10の発光時に は、第1電極121よりも低い電位になる。

[0033]

第2電極123は、光反射性を有する導電性材料から構成される。第2電極123は、有機層122から発せられた光を反射し、発光面側に出射させる。第2電極123は、例えば、アルミニウム、銀若しくはマグネシウム、又は、これらの少なくとも1種類を含む合金などの金属材料から構成される。例えば、第2電極123は、蒸着法、塗布法、スパッタリング法、イオンビームアシスト法又はGCIB(Gas Cluster Ion Beam)蒸着などによって導電膜を有機層122上に成膜することで形成される。例えば、第2電極123の膜厚は、20nm~200nmであり、一例として、100nmである。

[0034]

なお、金属材料は水分透過率が低いので、第2電極123は、有機層122を水分から保護することができる。第2電極123は、例えば、導電性の樹脂材料から構成されてもよい。ただし、この場合、第2電極123は、絶縁層150よりも水分透過率が低い材料から構成される。

[0035]

また、第2電極123は、透光性を有する導電性材料から構成されてもよい。例えば、第2電極123としては、第1電極121と同じ材料を利用することができる。この場合、第2基板110も光透過性材料で構成されていれば、有機EL素子10は、両面発光型の照明装置として、例えば、建物又は車両の窓などに利用することができる。

[0036]

「シール材]

シール材130は、第1基板100と第2基板110とを接続する接続部材である。例えば、シール材130は、第1基板100と第2基板110とを接着する接着剤である。シール材130は、図1に示すように、平面視において第1基板100の外周に沿って有機発光部120を囲むように配置される。これにより、第1基板100と、第2基板110と、シール材130とに囲まれた空間(以下、「封止空間」と記載する)に有機発光部120を封止することができる。

[0037]

シール材 1 3 0 は、図 1 に示すように、平面視において環状に形成されている。例えば、シール材 1 3 0 は、平面視において略矩形の枠状体である。具体的には、シール材 1 3 0 は、略矩形の第 1 基板 1 0 0 の外周に沿って略矩形の枠状に設けられている。例えば、シール材 1 3 0 の線幅(すなわち、封止幅)は、略一定である。

[0038]

シール材 1 3 0 としては、例えば、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、又は、シリコーン樹脂などの光硬化性、熱硬化性又は二液硬化性の接着性樹脂を用いることができる。あるいは、シール材 1 3 0 としては、ポリエチレン、ポリプロピレンなどの酸変性物からなる熱可塑性の接着性樹脂などを用いてもよい。

[0039]

50

10

20

30

なお、シール材130には、無機フィラーなどを混入してもよい。これにより、外部から浸入する水分の透過率をさらに下げることができる。無機フィラーは、例えば、シリカ、水酸化カルシウム、炭酸カルシウム、その他樹脂材料などである。

[0040]

シール材 1 3 0 としては、例えば、充填材 1 4 0 よりも粘度が高い材料を用いる。これにより、シール材 1 3 0 は、充填材 1 4 0 を塗布する際のダム材として機能する。つまり、シール材 1 3 0 を塗布した後に充填材 1 4 0 を塗布することで、充填材 1 4 0 がシール材 1 3 0 で囲まれた領域から外方へ漏れ出ないようにすることができる。

[0041]

シール材130は、樹脂材料からなるシール材材料を塗布し、硬化することで形成される。例えば、樹脂材料の粘度及び膜厚に応じて、ロールコート、スピンコート、スクリーン印刷、スプレーコート、スリットコート、スキージ塗布などの印刷法、又は、ディスペンサによる描画塗布などによってシール材材料が塗布される。

[0042]

「充填材]

充填材 1 4 0 は、有機発光部 1 2 0 を封止するための部材である。例えば、充填材 1 4 0 は、有機発光部 1 2 0 を接触して覆うように第 1 基板 1 0 0 と第 2 基板 1 1 0 との間に設けられる。具体的には、充填材 1 4 0 は、封止空間に充填されて硬化した樹脂材料である。

[0043]

充填材140としては、例えば、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、又は、シリコーン 樹脂などの光硬化性、熱硬化性又は二液硬化性の接着性樹脂を用いることができる。ある いは、充填材140としては、ポリエチレン、ポリプロピレンなどの酸変性物からなる熱 可塑性の接着性樹脂などを用いてもよい。

[0044]

また、充填材140は、乾燥剤を含んでいてもよい。乾燥剤は、例えば、水分を吸着する微細孔を有する吸湿材料であり、具体的には、酸化カルシウム(CaO)、ゼオライトなどである。乾燥剤としては、より吸湿容量の大きな材料を用いることが好ましい。

[0045]

充填材 1 4 0 は、樹脂材料からなる充填材材料を塗布し、硬化することで形成される。例えば、樹脂材料の粘度及び膜厚に応じて、ロールコート、スピンコート、スクリーン印刷、スプレーコート、スリットコート、スキージ塗布などの印刷法、又は、ディスペンサによる描画塗布などによって充填材材料が塗布される。

[0046]

[絶縁層]

絶縁層150は、有機層122の端部に沿って設けられ、第1電極121と第2電極123とを電気的に絶縁する。絶縁層150は、有機層122の端部に接触している。絶縁層150は、第2電極123とともに、有機層122の端部が露出しないように有機層122の端部を覆っている。なお、有機層122の端部は、有機EL素子10の発光領域と非発光領域との境界部分に相当する。

[0047]

絶縁層150は、例えば、ポリイミドなどの絶縁性樹脂材料から構成される。例えば、 絶縁層150は、絶縁性樹脂材料を塗布し、硬化することで形成される。なお、絶縁層1 50は、窒化膜などの無機材料から構成されてもよい。

[0048]

絶縁層150は、図1に示すように、第1絶縁部151と第2絶縁部152とを含む。 それぞれの詳細な構造については、後で詳しく説明する。

[0049]

[電極引出部]

第1電極引出部160及び第2電極引出部170は、一部がシール材130の外側に露

20

10

30

40

出するように設けられている。例えば、第1電極引出部160及び第2電極引出部170は、図1に示すように、第1基板100の周の一部に沿って設けられる。具体的には、平面視において、略矩形の第1基板100の互いに対向する2つの辺のそれぞれに、第1電極引出部160及び第2電極引出部170が設けられている。例えば、第1電極引出部160及び第2電極引出部170は、第1基板100の中心を対称の中心とする点対称に配置されている。これにより、第1電極121及び第2電極123のそれぞれの面内での電圧降下を抑制し、発光の面均一性を向上させることができる。

[0050]

第1電極引出部160及び第2電極引出部170は、第1電極121と同じ材料から構成される。例えば、第1基板100上に導電膜を成膜し、パターニングすることで、第1電極121とともに、第1電極引出部160及び第2電極引出部170を同時に形成する

10

[0051]

第1電極引出部160は、例えば、陽極引出電極であり、第1電極121に電気的に接続されている。具体的には、図2に示すように、第1電極引出部160は、第1電極12 1の一部が延伸するように形成されている。つまり、第1電極引出部160は、第1電極 121と一体に形成された導電膜である。

[0052]

なお、本実施の形態では、一体形成された導電膜のうち、発光領域に位置する部分が第1電極121であり、非発光領域に位置する部分が第1電極引出部160である。したがって、例えば、絶縁層150の第1絶縁部151は、第1電極121の端部に沿って、第1電極引出部160上に設けられている。

20

[0053]

また、第1絶縁部151上には、図2に示すように、第1絶縁部151を覆う保護膜161が形成されている。保護膜161は、例えば、水分透過率が第1絶縁部151より低い導電膜である。保護膜161は、第1絶縁部151を水分から保護する。第1絶縁部151が保護膜161に覆われていることで、封止空間内に浸入した水分が第1絶縁部151に引き込まれることを抑制することができ、有機EL素子10の寿命を長くすることができる。

30

[0054]

また、保護膜161は、例えば、第1電極引出部160よりも導電率が高い材料から構成される。ここで、図2に示すように、保護膜161は、第1電極引出部160に接触するように設けられているので、第1電極引出部160の補助電極として機能する。これにより、第1電極引出部160内の電圧降下を抑制し、発光の面均一性を向上させることができる。

[0055]

保護膜161は、例えば、第2電極123と同じ材料から構成される。具体的には、保護膜161は、第2電極123と同時に形成される。例えば、有機層122及び絶縁層150上に導電膜を成膜し、パターニングすることで、第2電極123とともに、接続部171及び保護膜161を同時に形成する。

40

[0056]

図4に示すように、保護膜161は、第2電極123及び接続部171と離間している。具体的には、保護膜161と第2電極123との間、及び、保護膜161と接続部171との間には、絶縁溝が形成されている。言い換えると、保護膜161は、島状に形成されている。これにより、保護膜161は、第2電極123及び第2電極引出部170と電気的に絶縁されている。

[0057]

なお、保護膜161は、第2電極123と離間しているので、第1絶縁部151の一部は、封止空間内に露出している。つまり、第1絶縁部151の一部は、充填材140に接触している。

[0058]

第2電極引出部170は、例えば、陰極引出電極であり、第2電極123に電気的に接続されている。具体的には、図3に示すように、第2電極引出部170は、接続部171 によって第2電極123と電気的に接続されている。

[0059]

図4に示すように、第2電極引出部170は、第1電極121及び第1電極引出部160と離間している。具体的には、第2電極引出部170と第1電極121との間、及び、第2電極引出部170と第1電極引出部160との間には、絶縁溝が形成されている。言い換えると、第2電極引出部170は、島状に形成されている。これにより、第2電極引出部170は、第1電極121及び第1電極引出部160と電気的に絶縁されている。

[0060]

接続部171は、第2電極123の一部が延伸した部分である。つまり、接続部171は、第2電極123と一体に形成された導電膜である。したがって、接続部171は、第2電極123と同じ材料から構成される。

[0061]

接続部171は、第2絶縁部152上に形成されている。接続部171は、保護膜161と同様に、第2絶縁部152を水分から保護する。第2絶縁部152が接続部171に覆われていることで、封止空間内に浸入した水分が第2絶縁部152に引き込まれることを抑制することができ、有機EL素子10の寿命を長くすることができる。

[0062]

「補助電極」

補助電極180は、第1電極121より導電性が高い材料から構成される。例えば、補助電極180は、金属材料から構成される。補助電極180は、例えば、モリブデン/アルミニウム/モリブデンの積層構造から構成される。例えば、補助電極180は、蒸着法、塗布法、スパッタリング法又はイオンビームアシスト法などによって金属薄膜を積層し、パターニングすることで形成される。

[0063]

補助電極180は、第1電極121の周に沿って設けられている。具体的には、第1電極121の周に沿って環状に形成されている。補助電極180は、第1電極121に電気的に接続されている。具体的には、図2及び図3に示すように、補助電極180は、第1電極121上及び第1電極引出部160上に設けられている。

[0064]

環状に設けられた補助電極180により、例えば、図1に示すように、有機EL素子10の両側から給電された電力を第1電極121の周に沿って効率良く伝えることができる。つまり、第1電極121内の電圧降下を抑制し、発光の面均一性を高めることができる

[0065]

「第1絶縁部と第2絶縁部]

絶縁層150は、図1に示すように、平面視において環状に形成されている。例えば、 絶縁層150は、平面視において略矩形の枠状体である。具体的には、絶縁層150は、 環状のシール材130の内側に、シール材130に沿って設けられている。

[0066]

絶縁層150の第1絶縁部151は、第1電極引出部160と有機層122との間に設けられた部分である。具体的には、第1絶縁部151は、図2に示すように、第1電極121の端部に沿って、第1電極引出部160上に設けられている。

[0067]

絶縁層150の第2絶縁部152は、第2電極引出部170と有機層122との間に設けられた部分である。具体的には、第2絶縁部152は、図3に示すように、第1電極121の端部に沿って、第2電極引出部170の端部と第1電極121の端部とを覆うように設けられている。

10

20

30

40

[0068]

図4に示すように、シール材130と第1絶縁部151との間の距離d1は、シール材130と第2絶縁部152との間の距離d2より長い。つまり、第1絶縁部151は、第2絶縁部152よりもシール材130から離れた位置に設けられている。例えば、距離d1は、2.3mm~2.5mmであり、距離d2は、1.7mm~1.9mmである。

[0069]

また、図4に示すように、第1絶縁部151の線幅w1は、第2絶縁部152の線幅w2より短い。例えば、線幅w1は、0.4mm~0.6mmであり、線幅w2は、0.9mm~1.1mmである。

[0070]

第1絶縁部151及び第2絶縁部152は、例えば、ディスペンサなどによって環状にポリイミドなどの絶縁性樹脂材料を描画塗布することで形成される。例えば、第1絶縁部151は、1ライン分の描画によって形成され、第2絶縁部152は、2ライン分の描画によって形成される。つまり、例えば、第2絶縁部152の線幅w2は、第1絶縁部151の線幅w1の略2倍である。

[0071]

具体的には、まず、ポリイミドなどの絶縁性樹脂材料を有機層122の端部に沿った環状の枠を描画する。次に、描画した枠の外側に接するように、枠の一部に沿って線を描画する。このとき、枠の描画と、枠の一部に沿った線の描画とにおいて、滴下量を同じにしておく。描画終了後に、光照射により絶縁性樹脂材料を硬化することで、第1絶縁部151及び第2絶縁部152を含む絶縁層150が形成される。

[0072]

なお、描画する際に、滴下量又は描画の速度を変えてもよい。例えば、第1絶縁部15 1を形成すべき領域では、所定の滴下量で絶縁性樹脂材料を描画塗布し、第2絶縁部15 2を形成すべき領域では、当該滴下量より多い滴下量(例えば、倍)で絶縁性樹脂材料を描画塗布すればよい。

[0073]

あるいは、例えば、第1絶縁部151を形成すべき領域では、所定の描画速度で絶縁性樹脂材料を描画塗布し、第2絶縁部152を形成すべき領域では、当該描画速度より遅い描画速度(例えば、倍)で絶縁性樹脂材料を描画塗布してもよい。なお、描画速度は、例えば、絶縁性樹脂材料を射出するノズルの移動速度である。

[0074]

「有機 E L 素子の製造方法]

続いて、本実施の形態に係る有機 EL素子10の製造方法について、図5A~図5Gを用いて説明する。

[0075]

図5A~図5Gはそれぞれ、本実施の形態に係る有機EL素子10の製造方法における第1電極121、補助電極180、絶縁層150、有機層122及び第2電極123の形成工程、並びに、シール材材料及び充填材材料の塗布工程、並びに、貼合工程を示す概略断面図である。なお、図5A~図5Gは、例えば、図1に示すD・D断面における製造工程を示している。

[0076]

まず、図5Aに示す工程(第1工程)では、第1基板100上に、第1電極121と、第1電極引出部160と、第2電極引出部170とを形成する。例えば、第1電極121と、第1電極引出部160と、第2電極引出部170とを、同じ材料を用いて同時に形成する。具体的には、第1基板100上に、ITOなどの透明導電膜を全面に成膜し、パターニングすることで、第1電極121と、第1電極引出部160と、第2電極引出部170とを形成する。

[0077]

次に、図5日に示す工程では、第1電極121の端部に沿って第1電極121上に補助

10

20

30

40

電極180を形成する。例えば、モリブデン膜、アルミニウム膜、モリブデン膜を順に積層してパターニングすることで、補助電極180を形成する。

[0078]

次に、図5 Cに示す工程(第2工程)では、第1電極121の端部に沿って絶縁層150を形成する。具体的には、補助電極180を覆うように絶縁層150を形成する。このとき、第1電極引出部160の近傍に第1絶縁部151を形成し、第2電極引出部170の近傍に第2絶縁部152を形成する。

[0079]

例えば、絶縁性樹脂材料をディスペンサなどによって塗布し、硬化させることで、第1 絶縁部151及び第2絶縁部152を形成する。このとき、シール材130と第1絶縁部 151との間の距離が、シール材130と第2絶縁部152との間の距離より長くなるように、絶縁層150を形成する。言い換えると、第1絶縁部151が第2絶縁部152よりシール材130から離れた位置に形成されるように、絶縁層150を形成する。

[0800]

具体的には、第2絶縁部152の線幅が第1絶縁部151の線幅より太くなるように絶縁層150を形成する。線幅は、上述したように、例えば、塗布するライン数、塗布量、又は、描画の速度を変更することで、第1絶縁部151の線幅と第2絶縁部152の線幅とを異ならせる。

[0081]

次に、図5 Dに示す工程(第3工程)では、第1電極121上に有機層122を形成する。このとき、有機層122の端部は絶縁層150上に形成されてもよい。例えば、蒸着法などにより、発光層を含む各機能層を積層することで、有機層122を形成する。

[0082]

次に、図5 Eに示す工程(第4工程)では、有機層122上に第2電極123を形成する。本工程では、さらに、第2絶縁部152上に接続部171を形成し、第1絶縁部151上に保護膜161を形成する。例えば、第2電極123と、保護膜161と、接続部171とを、同じ材料を用いて同時に形成する。具体的には、アルミニウムなどの金属薄膜を全面に成膜し、パターニングすることで、第2電極123、接続部171及び保護膜161を形成する。

[0083]

次に、図5 Fに示す工程(第5工程)では、シール材130及び充填材140と形成する。具体的には、有機発光部120を囲むように、かつ、第1電極引出部160の一部及び第2電極引出部170の一部が外側に露出するように、第1基板100にシール材材料を塗布する。さらに、シール材130で囲まれた空間(具体的には、封止空間)に充填材材料を塗布する。なお、シール材130及び充填材140はそれぞれ、第1基板100及び第2基板110の貼り合わせた後に、シール材材料及び充填材材料を硬化することで形成される。なお、本工程では、シール材材料を第2基板110に塗布してもよい。

[0084]

次に、図5Gに示す工程(第6工程)では、第1基板100と第2基板110とを貼り合わせることで、有機発光部120を封止する。例えば、所定の真空下で第1基板100と第2基板110とを貼り合わせ、段階的に大気開放することで、第1基板100と第2基板110とを貼り合わせる。

[0085]

[まとめ]

以上のように、本実施の形態に係る有機 E L 素子 1 0 は、対向配置された第 1 基板 1 0 0 及び第 2 基板 1 1 0 と、第 1 基板 1 0 0 と第 2 基板 1 1 0 との間に設けられた有機発光部 1 2 0 であって、第 1 基板 1 0 0 に順に積層された第 1 電極 1 2 1、発光層を含む有機 層 1 2 2、及び、第 2 電極 1 2 3 を含む有機発光部 1 2 0 と、第 1 基板 1 0 0 と第 2 基板 1 1 0 とを接続し、かつ、有機発光部 1 2 0 を囲むように設けられたシール材 1 3 0 と、一部がシール材 1 3 0 の外側に露出し、かつ、第 1 電極 1 2 1 に電気的に接続された第 1

10

20

30

40

電極引出部160と、一部がシール材130の外側に露出し、かつ、第2電極123に電気的に接続された第2電極引出部170と、有機層122の端部に沿って設けられた、第1電極121と第2電極123とを電気的に絶縁する絶縁層150と、第2電極引出部170と第2電極123とを電気的に接続する接続部171を備え、絶縁層150は、第1電極引出部160と有機層122との間に設けられた第1絶縁部151と、第2電極引出部170と有機層122との間に設けられ、接続部171に覆われた第2絶縁部152とを含み、シール材130と第1絶縁部151との間の距離は、シール材130と第2絶縁部152との間の距離より長い。

[0086]

第2絶縁部152は、接続部171によって保護されているため、封止空間内に浸入した水分は、ほとんど第2絶縁部152に引き込まれない。これに対して、第1絶縁部151は、図4に示すように保護膜161を設けることはできるものの、第2電極123との間の絶縁性を確保するために、封止空間内に一部露出している。したがって、第1絶縁部151は、露出した部分から水分を引き込んでしまう。

[0087]

そこで、本実施の形態では、第1絶縁部151は、第2絶縁部152よりもシール材130から離れた位置に設けられている。これにより、シール材130から浸入した水分が第1絶縁部151に到達するまでの時間を、第2絶縁部152(具体的には、接続部171)に到達するまでの時間より長くすることができる。

[0088]

よって、本実施の形態によれば、有機EL素子10の寿命を長くすることができる。

[0089]

また、例えば、絶縁層150は、有機層122の端部に沿った枠状に設けられ、第1絶縁部151の線幅は、第2絶縁部152の線幅より短い。

[0090]

ここで、第1絶縁部151とシール材130との距離を大きくすればする程、第1絶縁部151による水分の引き込みを抑制することができる。しかしながら、第1絶縁部151とシール材130との距離を大きくすればする程、発光領域が小さくなり、すなわち、非発光領域(いわゆる額縁)が大きくなる。

[0091]

これに対して、本実施の形態では、絶縁層150の幅の広狭によって、第1絶縁部15 1を第2絶縁部152よりもシール材130から遠ざけることができる。したがって、必要以上に発光領域を小さくしなくてよく、狭額縁を実現しつつ、寿命を長くすることができる。

[0092]

また、例えば、有機 E L 素子 1 0 は、さらに、第 1 絶縁部 1 5 1 を覆う保護膜 1 6 1 を備える。

[0093]

これにより、第1絶縁部151を覆う保護膜161が設けられているので、第1絶縁部151が水分を引き込むのをより抑制することができる。したがって、寿命をより長くすることができる。

[0094]

ここで、保護膜161が導電性を有する場合は、第2電極123と絶縁する必要がある。このため、図2に示すように、第1絶縁部151を保護膜161が完全に覆うことはできずに、第1絶縁部151の一部が露出し、充填材140と接触している。

[0095]

このとき、第1絶縁部151は、第1絶縁部151の露出部分から充填材140内を浸透した水分を引き込むおそれがある。このため、第1絶縁部151の露出部分は、有機層122により近い部分に設けられる。これにより、露出部分をシール材130から遠ざけて、水分が露出部分にまで到達するのに要する時間を長くすることができる。

10

20

30

50

[0096]

また、例えば、保護膜161は、第2電極123と同じ材料から構成され、第2電極1 23とは電気的に絶縁されている。

[0097]

これにより、第2電極123と保護膜161とを同時に形成することができるので、製造工程を減らすことができ、製造コストを削減することができる。

[0098]

また、例えば、保護膜161は、さらに、第1電極引出部160に接触するように設けられている。

[0099]

これにより、保護膜161が導電性を有するので、保護膜161を補助電極として利用することができる。したがって、第1電極引出部160及び第1電極121内での電圧降下を抑制し、発光の面均一性を高めることができる。

[0100]

また、例えば、第2電極123は、金属材料から構成される。

[0101]

これにより、一般的に金属材料は樹脂材料よりも水分透過率が低いので、封止空間に浸入した水分から有機層 1 2 2 を効果的に保護することができる。

[0102]

(変形例)

以下では、実施の形態に係る有機 E L 素子 1 0 の変形例について、図 6 を用いて説明する。

[0103]

図6は、本実施の形態の変形例に係る有機 EL素子20の第1電極引出部160を通る 断面を示す概略断面図である。図6は、図1のC-C断面に相当する断面を示している。

[0104]

本変形例に係る有機 E L 素子 2 0 は、図 4 に示す有機 E L 素子 1 0 と比較して、保護膜 1 6 1 が設けられていない点が異なっている。

[0105]

保護膜161がない場合であっても、第1絶縁部151とシール材130との間の距離が長いので、シール材130を透過して封止空間内に浸入した水分が第1絶縁部151に到達するまでの時間は、第2絶縁部152(具体的には、接続部171)に到達するまでの時間より長くなる。これにより、有機EL素子20の寿命を長くすることができる。

[0106]

(実施の形態2)

続いて、実施の形態2に係る照明装置について、図7を用いて説明する。

[0107]

図7は、本実施の形態に係る照明装置30を示す概観斜視図である。

[0108]

図7に示す照明装置30は、例えば、有機EL素子10を備える。例えば、照明装置30は、複数の有機EL素子10からなる発光部31と、発光部31を天井に設置するための吊具32と、発光部31と吊具32とを繋ぐ電源コード33とを備える。

[0109]

発光部31は、例えば、複数の有機 EL素子10が互いに隣接するように複数並べて構成される。また、発光部31は、その端部が灯具ケース34で覆われて保護される。吊具32は、その表面にリモコン(図示せず)から送信されたリモコン信号を受信するためのリモコン受光部35を有する。

[0110]

以上のように、本実施の形態に係る照明装置30は、例えば、実施の形態1に係る有機 EL素子10を備える。このため、本実施の形態に係る照明装置30は、実施の形態1と 10

20

30

40

同様の効果を奏する。すなわち、有機 E L 素子 1 0 の寿命を長くすることができ、長寿命の照明装置 3 0 を実現することができる。

[0111]

なお、照明装置30は、天井に吊り下げられる構成に限らず、壁に設置される構成であっても同等の効果を得ることができる。

[0112]

(その他)

以上、本発明に係る有機 EL 素子及びその製造方法について、上記実施の形態及びその変形例に基づいて説明したが、本発明は、上記の実施の形態に限定されるものではない。

[0113]

例えば、上記の実施の形態では、有機発光部120を覆う充填材140を設ける密封封 止構造について示したが、これに限らない。例えば、有機EL素子は、充填材140を設 けない中空封止構造でもよい。つまり、封止空間は、中空でもよい。当該中空の封止空間 は、例えば、第1基板100と第2基板110との貼り合わせ時の減圧状態に保たれてい る。

[0114]

また、例えば、上記の実施の形態では、絶縁層150の線幅を異ならせることで、絶縁層150とシール材130との距離を異ならせたが、これに限らない。線幅が一定の絶縁層150を配置する位置を異ならせることで、絶縁層150とシール材130との距離を異ならせてもよい。あるいは、シール材130を配置する位置を異ならせることで、絶縁層150とシール材130との距離を異ならせてもよい。

【 0 1 1 5 】

また、上記の実施の形態では、第1電極引出部160と第1電極121とを一体形成したが、これに限らない。第1電極引出部160と第1電極121とは、別部材から構成されてもよい。また、第2電極引出部170と第2電極123とが一体に形成されてもよい

[0116]

また、例えば、上記の実施の形態では、第1電極121が陽極で、第2電極123が陰極である例について示したが、逆でもよい。すなわち、第1電極121が陰極で、第2電極123が陽極でもよい。

[0117]

また、例えば、上記の実施の形態では、補助電極180を第1電極121上及び第1電極引出部160上に設けたが、補助電極180を第1電極121及び第1電極引出部160と第1基板100との間に設けてもよい。

[0118]

また、例えば、上記の実施の形態では、有機 E L 素子 1 0 の平面視形状が矩形である例について示したが、これに限らない。例えば、有機 E L 素子 1 0 の平面視形状は、多角形、円形又は楕円形などの、直線若しくは曲線で描かれた閉じた形状でもよい。

[0119]

また、例えば、上記の実施の形態では、第1基板100側に発光するボトムエミッション型の有機EL素子10について示したが、第2基板110側に発光するトップエミッション型でもよい。この場合は、例えば、第1電極121が光反射性を有する材料から構成され、第2電極123及び第2基板110が透光性を有する材料から構成される。

[0120]

その他、各実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態や、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。

【符号の説明】

[0121]

10、20 有機 E L 素子

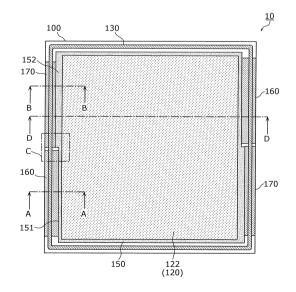
10

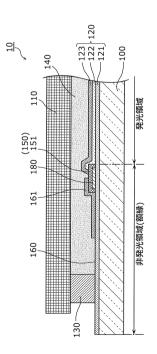
20

30

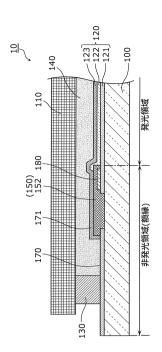
- 100 第1基板
- 1 1 0 第 2 基板
- 1 2 0 有機発光部
- 121 第1電極
- 1 2 2 有機層
- 123 第2電極
- 130 シール材
- 150 絶縁層
- 151 第1 絶縁部
- 152 第2 絶縁部
- 160 第1電極引出部
- 161 保護膜
- 170 第2電極引出部
- 171 接続部

【図1】 【図2】

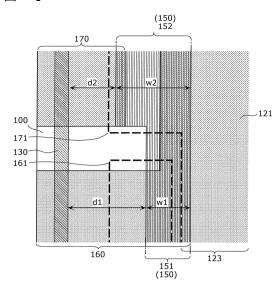




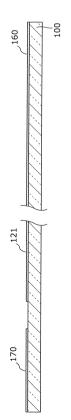
【図3】



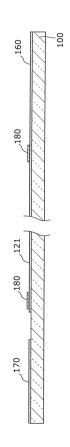
【図4】



【図5A】

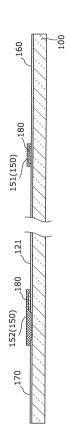


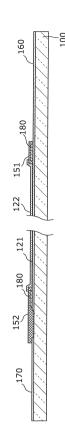
【図5B】



【図5C】

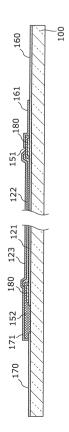
【図5D】

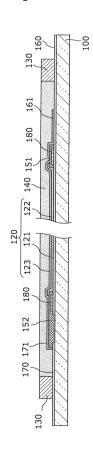




【図5E】

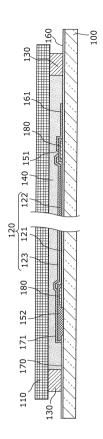
【図5F】

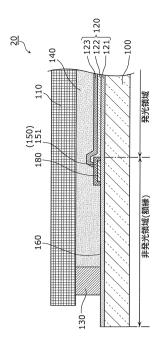




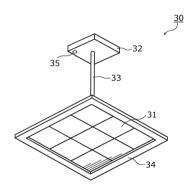
【図5G】

【図6】





【図7】



フロントページの続き

(56)参考文献 特開2013-30306(JP,A)

特開2008-91237(JP,A)

特開2007-323953(JP,A)

特開2007-227397(JP,A)

特開2004-178932(JP,A)

(58)調査した分野(Int.CI., DB名)

H05B 33/04

H01L 51/50

H05B 33/06

H 0 5 B 3 3 / 1 0

H05B 33/22